

申請書入力例：機器センター施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)

「申請基本情報」入力例①

- 「氏名」と書かれた緑色のバーを選択し、提案代表者を記入してください。
- 詳しい操作方法是マニュアル「申請(詳細)」をご確認ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Use

2020年度 (通年・前期) 機器センター施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

提案代表者情報 (research representative) **氏名 (Name):**

受付番号

申請日

不正防止のための確認

提案代表者ならびに本提案における共同利用研究者は、共同利用研究の実施にあたり、

- 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
平成26年8月26日文科科学大臣決定;
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
- 「大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針」
平成27年1月20日改正
<https://www.nins.jp/site/rule/1024.html#b>
- 「大学共同利用機関法人自然 科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規定」
平成20年2月28日 自機 規程第74号
<https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf>

を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令などを遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。

上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。

「申請基本情報」入力例②

- 「不正防止のための確認」「安全ガイドラインの順守についての確認」「来所に関する注意事項の確認」の内容を確認し、同意する場合は「誓約します」にチェックを入れてください。

画面左上の「Save App.」ボタンをクリックすると作成中の申請書を保存することができます。

不正防止のための確認	<p>https://www.nins.jp/site/rule/1024.html#b</p> <p>3. 「大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規定」 平成20年2月28日 自機規程第74号 https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf</p> <p>を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令などを遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。</p> <p>上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	
安全ガイドラインの遵守についての確認	<p>提案代表者ならびに本提案における共同利用研究者は、共同利用研究の実施にあたり、</p> <p>1. 「分子科学研究所安全ガイド」 https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf</p> <p>を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法など関連する法令を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。</p> <p>上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	
来所に関する注意事項の確認	<p>1. 共同利用研究者に大学院学生が含まれている場合、当該共同利用研究課題に参加すること及び研究所へ来所することについて、指導教員及び所属大学の了承を得ていること。また、採択後に大学院学生が来所する際も事前に指導教員の了承を得ること。</p> <p>2. 研究活動中又は移動中に発生した事故等により提案代表者又は共同利用研究者が傷害を被った場合は、所属機関又は提案代表者が責任を持って対応すること。</p> <p>3. 故意や過失により研究所の施設や設備等を含む自然科学研究機構の資産に損害を与え、研究所から弁償の請求があった場合は、所属機関、提案代表者又は共同利用研究者が責任を持って対応すること。</p> <p>4. その他、共同利用研究課題の実施にあたり、不測の事態が生じた場合は、所属機関、提案代表者及び共同利用研究者が責任を持って適切に対応すること。</p> <p>以上のことについて、提案代表者及び共同利用研究者が内容を理解し、確認が済んでいることについて誓約する場合はチェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	<p>共同利用研究に参加する大学院学生及び学部学生については、所属大学において学生教育研究災害傷害保険（学研災）及び学研災 付帯賠償責任保険（付帯賠償）に加入していることを確認しておくことが望ましい。</p>

※エラーの表示(Required field)は、必要項目の記入後、申請内容を保存すると非表示になります。

「申請基本情報」入力例③

- 「支援携帯」「期間区分」「利用開始希望日」「課題名」について入力してください。
- 「未選択」と表示された項目は、ドロップダウンリストから該当するものを選択してください。

支援形態	SEM、低SEMで技術代行を希望の場合は、「技術代行」を選択してください。 --未選択-- ドロップダウンリストから選択 • Required field	
期間区分	--未選択-- ドロップダウンリストから選択 • Required field	
利用開始希望日	終了日は、前期は9/30まで、後期は3/31までとなります。実際の利用開始は、この日付または承認日（※）からとなります。（※）弊所の承認手続きが、本欄の日付より後になる場合は、利用開始日が不明な場合は、申請日の同日にしてください。 <input type="text"/> • Required field	カレンダーから選択します。または、直接入力します。（入力例：2020-04-01）
課題名	[0 文字] > 単語 : 0 <input type="text"/> • Required field	全角50文字以内。

April 2020

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

「利用開始希望日」は、空欄をクリックすると上のようなカレンダーがポップアップするので、ご希望の日付を選択してください。実際の利用開始は、この日付または承認日からとなります。利用開始日が不明な場合は、申請日の同日にしてください。

「申請基本情報」入力例④

• 「利用希望する設備」について、利用を希望する設備にチェックを入れてください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Us	
利用を希望する設備	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 電子顕微鏡 電界放出形走査電子顕微鏡(SEM)/JEOL JSM-6700F<input type="checkbox"/> 電子顕微鏡 低真空分析走査電子顕微鏡(低SEM)/Hitachi SU6600<input type="checkbox"/> 電子顕微鏡 電界放出形透過電子顕微鏡(TEM)/JEOL JEM-2100<input type="checkbox"/> X線 単結晶X線回折 Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV<input type="checkbox"/> X線 単結晶X線回折 Rigaku MERCURY CCD-2<input type="checkbox"/> X線 単結晶X線回折(微小結晶用) Rigaku HyPix-AFC<input type="checkbox"/> X線 粉末X線回折 Rigaku RINT-UltimaIII<input type="checkbox"/> 電子スピン共鳴 Bruker E680(要担当者事前確認)<input type="checkbox"/> 電子スピン共鳴 Bruker EMX Plus<input type="checkbox"/> 電子スピン共鳴 Bruker E500<input type="checkbox"/> SQUID SQUID型磁化測定装置 Quantum Design MPMS-7<input type="checkbox"/> SQUID SQUID型磁化測定装置 Quantum Design MPMS-XL7<input type="checkbox"/> 熱分析 示差走査型カロリメーター(溶液) MicroCal VP-DSC<input type="checkbox"/> 熱分析 等温滴定型カロリメーター(溶液) MicroCal iTC200<input type="checkbox"/> 熱分析 熱分析装置(固体、粉末) Rigaku DSC8231/TG-DTA8122<input type="checkbox"/> 質量分析 MALDI-TOF Bruker Microflex LRF<input type="checkbox"/> 分光 顕微ラマン分光 RENISHAW inVia Reflex<input type="checkbox"/> 分光 FT遠赤外分光 Bruker IFS66v/S<input type="checkbox"/> 分光 蛍光分光 HORIBA SPEX Fluorolog3-21<input type="checkbox"/> 分光 紫外・可視・近赤外分光 SHIMADZU UV-3600Plus<input type="checkbox"/> 分光 円二色性分散 JASCO J-720WI<input type="checkbox"/> レーザー ピコ秒レーザー Spectra-Physics、Quantronix Millennia-Tsunami、TITAN-TOPAS<input type="checkbox"/> 高磁場NMR 1H600MHz溶液 JEOL JNM-ECA600 <p>• Required field</p>

複数選択可能

利用希望する機器を左記より選択して下さい。
選択した機器については、申請書に目的を明記して下さい。

技術代行を希望の場合は、SEM、低SEMについてのみ可能ですのでご注意ください。

「申請基本情報」入力例⑤

- 「所属機関からの旅費支給について」について入力してください。
- 「未選択」と表示された項目は、ドロップダウンリストから該当するものを選択してください。
- 所属機関からの旅費支給が「一部有」の場合、「該当支給旅費」をご記入ください。「無」の場合、「当施設からの旅費支給について」を選択してください。

elp My Page Download PDF Save App. Submit App. Login User:	
所属機関からの旅費支給について	--未選択-- ドロップダウンリストから選択 <input type="button" value="v"/> • Required field 「一部有」を選択した場合は下記を入力してください。
該当支給旅費	来所計画中 <input type="text"/> 泊 <input type="text"/> 日 (<input type="text"/> 回) 分 を負擔できる
当施設からの旅費支給について	「無」を選択した場合は、当施設からの旅費支給を希望するかを選択してください。 --未選択-- ドロップダウンリストから選択 <input type="button" value="v"/>

「技術代行」を希望の場合は旅費の支給ができないため、「有」を選択してください。

所属機関からの旅費支給が「一部有」の場合入力

「申請基本情報」入力例⑥

- 「放射線業務に従事することの有無」「分子研の他の共同利用研究への申請」について入力してください。

放射線業務に従事することの有無	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> --未選択-- ▼ • Required field 「従事する」を選択した場合、「放射線業務従事承認書」を印刷し必要事項を記述の上、別途郵送してください。 </div>	単結晶X線回析装置、粉末X線回析装置、蛍光X線分析装置を利用される方は、「従事する」を選択してください。
分子研の他の共同利用研究への申請	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> --未選択-- ▼ • Required field 「有」の場合、項目と課題名を記述してください。 [0 文字] > 単語 : 0 <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> </div>	分子研の他の共同利用研究への申請がある場合は「有」を選択してください。

- 単結晶X線回析装置、粉末X線回析装置、蛍光X線分析装置**を利用される方は、「従事する」を選択してください。
- 放射線業務に「従事する」を選択された場合、[「放射線業務従事承認書\(様式第4号\)」](#)をクリックして様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- [「放射線業務従事承認書\(様式第4号\)」](#)は、**来所の2週間前までにナノプラット事務室まで郵送してください。**郵送先の詳細はこのマニュアルの最終頁にある「関係書類郵送先」をご確認ください。

「研究内容」入力例①

- 「研究目的ならびに実施計画」を入力してください。
- テキスト入力を使用しない場合は、**A4判縦**でPDFファイルを作成し、[参照]でPDFファイルを選択した後、[Upload] をクリックしてアップロードしてください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Use

2020年度（通年・前期） 機器センター施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

研究目的ならびに実施計画

1) 研究目的
分子科学における当研究の意義付けを含めて、平易かつ簡潔に記述してください（1000字以内）。
継続して申請する場合は、これまでの研究経緯と本研究で新規に目指す内容について具体的に記述してください。
[0 文字] > 単語 : 0

分子科学における等研究の意義づけを含めて、平易かつ簡潔に記述してください。継続して申請する場合は、これまでの研究経緯と本研究で新規に目指す内容について具体的に記述してください。

2) 実施計画
この研究を分子科学研究所で実施することの必要性を含めて、具体的に記述してください（2000字以内）。
[0 文字] > 単語 : 0

Label File upload
別紙 1 参照... upload

PDFファイルは
1) 研究目的
2) 研究計画
を**A4判縦2ページ程度**で作成してください。

「組織」入力例①

- 提案代表者、共同利用研究者及び実験補助者を入力してください。
- 入力方法の詳細はマニュアル「申請(詳細)」をご確認ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Us

2020年度（通年・前期） 機器センター施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

共同利用研究者及び実験補助者所属情報
施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)は、同伴者は、5名まで申請できますので記入してください。
大学院学生は共同利用研究者、学部学生は、実験補助者に区分されます。
大学院博士後期課程の方は、学年をD1、D2と半角で入れてください。
(来所日程については、[+]を押下すると入力欄が表示されます。必要に応じて適宜[+]を押下して入力欄を追加してください。日帰りの場合は0泊として入力して下さい。)

	氏名	所属機関	部局	職名	学年		来所日程
提案代表者 remove	<input type="text"/>	-	<input type="text"/> 泊 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 回				
						+	

add row (共同利用研究者) add row (実験補助者)

mail to member(s) ※一時保存してからご利用ください。

合計 (Total) 名 (Members)

組織表ダウンロード

「図表・別紙」入力例①

- 図表・別紙を入力してください。
- 入力方法の詳細はマニュアル「申請(詳細)」をご覧ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Use

2020年度（通年・前期） 機器センター施設利用(ナノテクノロジープラットフォーム)申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

図表・別紙 (Fig., Table, PDF)

Image layout(size) 3 per page

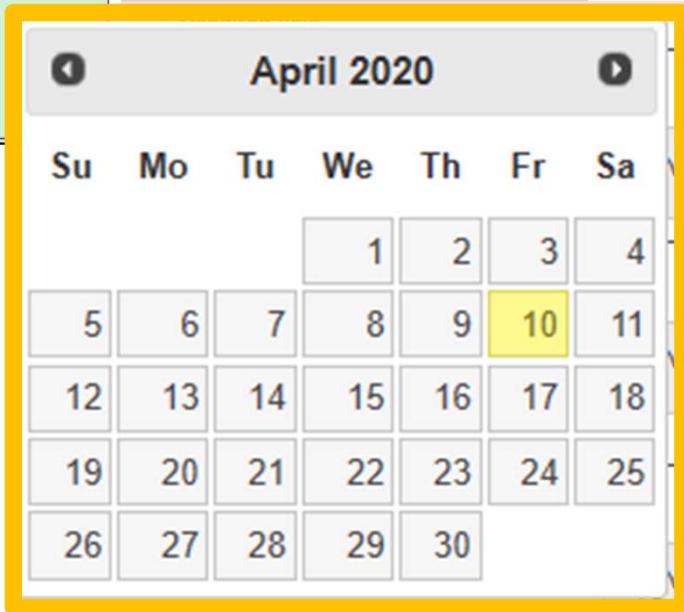
--	Label	Title/Caption	File upload
<input type="button" value="remove"/>	Fig. <input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="参照..."/> <input type="button" value="upload"/>

No Image

「申請基本情報」入力例④

- 「利用方法」「期間区分」「利用希望期間」について入力してください。

利用方法	<input type="text" value="--未選択--"/>	ドロップダウンリストから選択	
期間区分	<input type="text" value="--未選択--"/>	ドロップダウンリストから選択	
利用希望期間	<input type="text"/>		カレンダーから選択します。または、直接入力します。(入力例: 2020-04-01) 実際の利用開始は、この日付または承認日(※)からとなります。 (※) 搬入の承認手続きが、本欄の日付より後



「利用希望期間」について、空欄をクリックすると下のようなカレンダーがポップアップするのでご希望の日付を選択してください。

申請に関する問い合わせ

住 所：〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺本町字西郷中38
岡崎統合事務センター 国際研究協力課 共同利用係

T E L：0564-55-7133

MAIL：r7133@orion.ac.jp

<公募要項はこちらから>

・分子科学研究所⇒公募案内

https://www.ims.ac.jp/guide/application_requirements.html

関係書類郵送先

住所：〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺本町字西郷中38

宛先：自然科学研究機構分子科学研究所ナノプラット事務室

TEL：0564-55-7337

MAIL：nano-office@ims.ac.jp

<関係書類ダウンロードはこちらから>

- ・文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム分子科学研究所
⇒承諾書の提出

http://nanoims.ims.ac.jp/utilization_01.html#ut01-2